



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Investiamo nel vostro futuro

**Programma Operativo 2014-2020
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- FESR -**

**DICHIARAZIONE DEI REQUISITI
LOTTO 4: SISTEMA MULTITARGET**

Il presente documento riassume le specifiche dell'apparecchiatura descritte nel Capitolato Speciale - parte tecnica.

Al fine di consentire alla Commissione la valutazione dell'offerta tecnica, il Concorrente dovrà compilare le sottostanti tabelle.

(riferimento: Capitolato speciale parte tecnica e Relazione tecnica dell'Offerente)

Rif. requisito in Capitolato	Rispondenza	Riferimenti a paragrafi relazione tecnica	Eventuali note dell'Offerente
Caratteristiche tecniche e funzionali minime del sistema			
2.1.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.2	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.3	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.4	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.5	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.6	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.7	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.8	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.9	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.10	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.11	<input type="checkbox"/> SI		
2.1.12	<input type="checkbox"/> SI		
Caratteristiche tecniche e funzionali minime dei componenti			
Camere di processo 1 e 2			
2.2.1.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.2	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.3	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.4	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.5	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.6	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.7	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.8	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.9	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.10	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.11	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.12a	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.12b	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.12c	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.12d	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.1.12e	<input type="checkbox"/> SI		
Sistema di polarizzazione dei catodi			
2.2.2.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.2	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.2.3	<input type="checkbox"/> SI		
Sistema di pompaggio			

Linee gas con Mass Flow Controller (MFC)			
2.2.3.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.3.2	<input type="checkbox"/> SI		
Sistema di pompaggio			
2.2.4.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.4.2	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.4.3	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.4.4	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.4.5	<input type="checkbox"/> SI		
Sistema di movimentazione dei wafer			
2.2.5.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.2	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.3	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.4	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.5	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.5.6	<input type="checkbox"/> SI		
Sistema di controllo dell'apparecchiatura e del processo			
2.2.6.1	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.2	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.3	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.4a	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.4b	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.4c	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.4d	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.4e	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.4f	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.4g	<input type="checkbox"/> SI		
2.2.6.5	<input type="checkbox"/> SI		
Caratteristiche migliorative			
3.a	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO		
3.b	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO		
3.c	<input type="checkbox"/> SI - <input type="checkbox"/> NO		

Parametri per figure di merito:

Il Concorrente deve compilare la tabella con le ricette indicate nelle caselle evidenziate in giallo.

Tabella 1		
Deposition rate per alluminio in modalità DC, con i target e i generatori offerti (ricetta1)		nm/min
Uniformità dello spessore per film di alluminio in modalità DC su wafer da 150 mm di diametro, minimo 5% (ricetta1)		%
Deposition rate per alluminio in modalità RF, con i target e i generatori offerti (ricetta2)		nm/min